

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati (RM) Tel. 06 94032491/2476 fax 06 9427062 e-mail bandi@lnf.infn.it **II.1)**

Denominazione dell'appalto: Atto GE del 16/12/2008 **II.1.2) Tipo di**

appalto e luogo di consegna: Forniture; FERMILAB c/o Electrical Engineering Department Chicago (USA) **II.1.4) Breve descrizione**

dell'appalto: processo C-MOS per fabbricazione di 25 wafer e assemblaggio

3D **II.1.5) CPV:** 31712330 **II.2.1) Valore finale totale dell'appalto:** €

56.000,00 (esente IVA) **IV.1.1) Tipo di procedura:** negoziata senza

pubblicazione del bando **Giustificazione:** prodotti forniti unicamente da un

determinato fornitore per ragioni tecniche **V.1) Data di aggiudicazione:**

16/12/2008 **V.2) Numero offerte ricevute:** 1 **V.3) Nome e indirizzo**

dell'aggiudicatario: TEZZARON Semiconductor Inc. – 1415 Bond Street,

Suite 111 – Naperville, IL 60563 (USA) **VI.3.2) Presentazione di ricorso:**

entro 60 giorni innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L.

1034/1971 e s.m.i.

Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali Il Direttore Dr. Dolores Federici

